

# Note sur les conditions d'accès à la Centrale de Micro et Nano Fabrication

L'autorisation d'accès à la salle blanche ouvre des droits et des devoirs :

- La Centrale de Micro et Nano Fabrication est accessible aux personnes habilitées de **8h00 à 18h30** tous les jours ouvrables (Hors période de fermeture de l'IEMN). Les personnes ayant un accès étendu en journée peuvent utiliser la salle blanche de 8h00 à 20h00. En dehors de ces périodes, l'accès à la salle blanche est strictement réservé aux personnels d'astreinte et de sécurité désignés par la direction de l'IEMN. Exceptionnellement tout cas particulier pourra être soumis à la direction de l'IEMN pour un accès ponctuel.

- Dans ce cadre, l'accès à la Centrale de Micro et Nano Fabrication est exclusivement réservé aux personnes ayant un travail de recherche à exécuter en salle blanche. Les équipements en accès restreint ne peuvent être utilisés qu'après formation par le personnel technique de la centrale de Micro et Nano Fabrication. L'accès aux zones badgées de la salle blanche doit être motivé.

- Tout nouvel arrivant se doit d'avoir un tuteur techno appartenant à son groupe de recherche. Ce tuteur est chargé de la formation et du suivi du travail techno de cette personne. A ce titre, le tuteur a pour **obligation** d'accompagner le nouvel arrivant en salle blanche pour un minimum de **15 jours** afin de s'assurer du respect des règles de sécurité et d'utilisation en vigueur.

- Il est rappelé que pour des raisons évidentes de sécurité, il est interdit de travailler seul à l'intérieur de la salle blanche. Il conviendra de réduire au minimum les manipulations de produits chimiques en particulier le soir de 18h00 à 20h00. Les tuteurs veilleront à l'application de cette règle.

- La centrale de micro et nano fabrication étant un service commun accessible à toute la communauté scientifique, Les utilisateurs seront sollicités pour des tâches obligatoires d'utilité publique pour le bon fonctionnement général de la salle blanche.

- La demande d'accès à la salle blanche doit **être précédée** d'une demande d'inscription à la liste de diffusion de la centrale: <https://listes.univ-lille1.fr/sympa/subscribe/iemn-techno>  
Seules les adresses mail professionnelles sont autorisées.

- Toute réalisation ou demande de travaux en salle blanche nécessite un numéro de projet. Demandez le à votre responsable. Celui-ci peut être obtenu à l'adresse suivante :

<https://www.renatech.org/projet>

Le numéro d'urgence en cas d'**incident** est le **1999** pendant les horaires d'ouverture du laboratoire. En cas d'**accident** ou après 18h30, appeler les pompiers au **018** puis appeler le gardien au **7910**

**Demande d'autorisation d'accès  
en Centrale de Micro et Nano Fabrication**

Je, soussigné(e) ....., personnel de l'IEMN<sup>(1)</sup>

**Badge N°** .....

Adresse mail **professionnelle** : .....

**J'ai effectué mon inscription obligatoire sur la liste de diffusion Diff-Techno**

<https://listes.univ-lille1.fr/sympa/subscribe/iemn-techno>

- |   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Enseignant-chercheur | <input type="checkbox"/> BIATOS    | <input type="checkbox"/> Post-Doc      |
| <input type="checkbox"/> Chercheur CNRS       | <input type="checkbox"/> Doctorant | <input type="checkbox"/> Stagiaire     |
| <input type="checkbox"/> ITA CNRS             | <input type="checkbox"/> Master    | <input type="checkbox"/> Autre : ..... |

demande l'autorisation d'accès en centrale de technologie durant les jours ouvrables (**08h00 - 18h30**) dans les salles suivantes :

- Centrale (Grimbert)     Local Technique Si (Grimbert)

Demande d'accès complémentaire activé sur demande, **signature obligatoire** du contact

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> MBE (Wallart)          | <input type="checkbox"/> Diffrac. RX, Raman (Coinon) | <input type="checkbox"/> Laser Femto (Lampin)   |
| <input type="checkbox"/> Masqueur (François)    | <input type="checkbox"/> Chimie organique (Guerin)   | <input type="checkbox"/> Implantation (Yarekha) |
| <input type="checkbox"/> Ablation laser (Blary) |  |   |

Pour les stagiaires et les non permanents préciser la durée d'accès souhaitée : ..... mois

Je reconnais avoir lu la note sur les conditions d'accès en CMNF, être en possession de mon badge IEMN, avoir suivi les stages de formation de base à la technologie et à la sécurité, et m'engage à respecter la sécurité et la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'accès de la centrale de Micro et Nano Fabrication.

Date :

Signature :

**1. Avis du responsable d'équipe**

Equipe :

Nom du responsable :

Signature :

**2. Avis du Tuteur**

Nom du tuteur :

Signature du tuteur :

**3. Avis du responsable sécurité IEMN**

**Pascal DELEMOTTE**

Signature :

**4. Avis du responsable salle blanche**

**Bertrand GRIMBERT**

Signature :

**5. Avis du Directeur Technique**

**Damien DUCATTEAU**

Signature :

**Date de l'accord d'accès :**

<sup>(1)</sup> Cocher les cases correspondantes